

エレクトロニクス部会ニュース No. 2

・平成 20 年 11 月 6 日(木)

部会ニュース No.2 をお届けします。内容は 12 月 8 日に開催予定の**幹事会のご案内**と**化学工学会第 74 年会講演募集のご案内**です。

化学工学会第 74 年会の開催場所は、副部長羽深先生の所属する横浜国立大学ですので、皆様是非講演申込みをお願い申し上げます。特に大学の先生方よろしくお願い申し上げます。

(1) 平成 20 年度第 5 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。議題は主として部会の継続申請と今後の部会の在り方等です。どなたでも出席できますので、どうぞご出席ください。

1. 日時：平成 20 年 12 月 8 日 (月) 14:00 ~ 17 : 30
2. 場所：住友ベークライト(株)20 階会議室
3. 議題： 継続申請について
今後の活動計画
来年度シンポジウムについて 等

(2) 化学工学会第 74 年会講演募集

標記研究発表会が次の要領で開催されます。場所は下記の通り副部長羽深先生の所属する横浜国立大学ですので、皆様奮って講演申込みをお願い申し上げます。

日時：平成 21 年 3 月 18 日(水) - 20 日(金)

場所：横浜国立大学

研究発表分野：1. 基礎物性、2. 粒子・流体プロセス、3. 熱工学、4. 分離プロセス、5. 反応工学、6. システム・情報・シミュレーション、7. バイオ、8. 超臨界流体、9. エネルギー、10. 安全、11. エレクトロニクス、12. 材料・界面、13. 環境、14. 広領域

11. エレクトロニクスの細分類は次の通りです。

- 11-a 半導体製造・微細加工技術
- 11-b マイクロウェットプロセス
- 11-c IC からの放熱と材料
- 11-d IC 関連の微粒子工学・レオロジー・シミュレーション・環境問題・化学 IC
- 11-e 光・電気複合実装

11-f 表・界面とインターコネクション

11-g システムオンパネル (SOP)

11-h 次世代 SIP 用実装基板

11-i その他

講演申込期間：平成 20 年 11 月 6 日(木) - 11 月 25 日(火)22 : 00

講演資格：講演申込者は化学工学会会員。研究発表を行う登壇者は化学工学会正会員 or 法人会員の社員 or 学生会員 or 部会個人特別会員です。

申込方法その他 74 年会の詳細については下記ホームページをご覧ください。

<http://www2.scej.org/meeting/74a/>

以上